

## ★有機エレクトロニクス研究会 (OME)

専門委員長 松田直樹 副委員長 森 竜雄

幹事 鴻野晃洋・染谷隆夫 幹事補佐 梶井博武・田口 大

日時 3月3日(木) 13:30~16:40

会場 東京工業大学大岡山キャンパス (目黒区大岡山 2-12-1. 東急大井町線/目黒線:大岡山駅から徒歩8分. TEL  
〔03〕5734-2673 間中孝彰)

議題 有機デバイス/材料/一般

1. マスター電極を用いた静電塗布法によるマスクレスパターンニング  
○田中 光・山内 博・酒井正俊・岡田悠吾・飯塚正明・工藤一浩 (千葉大)
2. イオンアシスト蒸着重合による接着性アクリル高分子薄膜の作製  
○河村 拓・田中邦明・臼井博明 (東京農工大)
3. [招待講演] n型半導体高分子の分子設計と有機デバイスへの応用 道信剛志 (東工大)
4. [招待講演] 有機溶媒を用いないプリンタブルエレクトロニクス ○酒井正俊・工藤一浩 (千葉大)
5. ゾーンキャスト法による TIPS ペンタセン薄膜の移動度制御  
○山道 稜・間中孝彰・田口 大・岩本光正 (東工大)
6. 熱プレス成形による曲面上へのトランジスタアレイの作製  
○渡辺堅斗・佐々木優志・林 潤郎・酒井正俊・岡田悠悟・山内 博・工藤一浩 (千葉大)

☆OME 研究会

### 【問合先】

鴻野晃洋 (NTT)

E-mail: kohno.akihiro@lab.ntt.co.jp

染谷隆夫 (東大)

E-mail: someya@ee.t.u-tokyo.ac.jp

梶井博武 (阪大)

E-mail: kajii@oled.eei.eng.osaka-u.ac.jp

田口 大 (東工大)

E-mail: taguchi.d.aa@m.titech.ac.jp